

ПО2	Математичне моделювання процесів і систем	1			1	4	120	54	36	18		66	3					
ПО3	Інтелектуальні та інформаційні системи		1		1	5	150	72	36	36		78	4					
ПО4	Надійність і діагностика приладів і систем		1	1	1	5	150	72	36	36		78	4					
ПО5	Цифрова обробка сигналів та зображень	1		1	1	5,5	165	72	36	36		93	4					
Дослідницький (науковий) компонент																		
ПО6	Наукова робота за темою магістерської дисертації		1,2		1,2,3	6,5	195	45	9	36		150	1,5	1				
ПО7	Практика		3			14	420					420						
ПО8	Виконання магістерської дисертації					12	360					360						
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки		3	5	2	8	56	1680	369	189	180	0	1311	19,5	1				
ВСЬОГО нормативних		3	9	3	11	67	2010	585	261	324	0	1425	24,5	8				
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																		
2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)																		
ПВ1	Освітній компонент 1 Ф-Каталогу *		2		2	4	120	72	36	36		48		4				
ПВ2	Освітній компонент 2 Ф-Каталогу *		2		2	4	120	72	36	36		48		4				
ПВ3	Освітній компонент 4 Ф-Каталогу *	2			2	5	150	72	36	36		78		4				
ПВ4	Освітній компонент 3 Ф-Каталогу *	2			2	5	150	72	36	36		78		4				
ПВ5	Освітній компонент 5 Ф-Каталогу *	2			2	5	150	72	36	36		78		4				
Разом вибірових ОК циклу професійної підготовки		3	2		5	23	690	360	180	180	0	330	0	20	0	0		
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ		3	2	0	5	23	690	360	180	180	0	330	0	20	0	0		
Загальна кількість		6	11	3	16	90	2700	945	441	504	0	1755	24,5	28	0	0		
													Кількість екзаменів		3	3		
													Кількість заліків		4	6	1	
													з них : курсових проєктів					
													курсрових робіт					

* Розподіл аудиторних годин на практичні та лабораторні роботи залежить від обраної дисципліни та визначається робочою навчальною програмою дисципліни (силабусом)

Голова НМК



Анатолій ЖУЧЕНКО

Завідувач кафедри приладів і систем



Надія БУРАУ

Завідувач кафедри приладів і систем
неруйнівного контролю



Анатолій ПРОТАСОВ

Завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних приладів



Валентин КОЛОБРОДОВ

Завідувач кафедри виробництва приладів



Віктор АНТОНЮК

Завідувач кафедри приладобудування



Юрій КИРИЧУК

Декан факультету



Григорій ТИМЧИК